FIELD EFFECT TRANSISTOR

Patent number:

JP2003209258

Publication date:

2003-07-25

Inventor:

SEKIKAWA TOSHIHIRO; SAKAMOTO KUNIHIRO; SUZUKI HIDEKAZU

Applicant:

NATIONAL INSTITUTE OF ADVANCED INDUSTRIAL & TECHNOLOGY

Classification:

- international:

H01L29/786; H01L21/28; H01L29/43

- european:

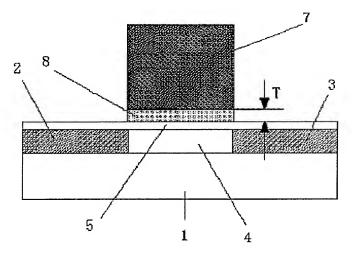
Application number: JP20020008442 20020117

Priority number(s):

Abstract of JP2003209258

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a field effect transistor structure capable of arbitrarily and accurately controlling a threshold voltage.

SOLUTION: The threshold voltage is controlled by constituting a gate electrode region constituted of a polysilicon, forming an opposite conductivity type completely depleted region to source and drain regions to be brought into contact with a gate oxide film in the gate region, and constituting a residual gate region brought into contact with the gate oxide film of the same conductivity type as those of the high concentration source and drain regions



Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2003-209258

(P2003-209258A)

(43)公開日 平成15年7月25日(2003.7.25)

(51) Int.Cl.'		識別記号	F I		テーマコード(参考)	
H01L	29/788		HOlL	21/28	301A	4M104
	21/28	301		29/78	617M	5 F 1 1 0
	29/43			29/62	G	

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 4 頁)

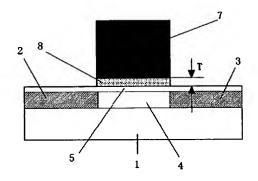
(21)出願番号	特閣2002-8442(P2002-8442)	(71)出顧人	301021533 独立行政法人産業技術総合研究所
(22)出顧日	平成14年1月17日(2002.1.17)		東京都千代田区霞が関1-3-1
		(72)発明者	関川 敏弘
			茨城県つくば市東1-1-1 独立行政法
			人産業技術総合研究所つくばセンター内
		(72)発明者	坂本 邦博
			茨城県つくば市東1-1-1 独立行政法
			人産業技術総合研究所つくばセンター内
		(72)発明者	
		(16)76976	炭城県つくば市東1-1-1 独立行政法
			人産業技術総合研究所つくばセンター内
			最終質に続く

(54) 【発明の名称】 電界効果トランジスタ

(57)【要約】

【課題】 本願発明の課題は、しきい値電圧を任意にかつ精度よく制御し得る電界効果トランジスタ構造を提供することである。

【解決手段】 ボリシリコンにより構成されるゲート電極領域を構成し、ソース及びドレイン領域とは反対導電型の完全空乏化された領域をゲート領域中かつゲート酸化膜に接して形成し、それと接触する残りのゲート領域は、高濃度かつソース領域及びドレイン領域とは同じ導電型で構成することにより、しきい値電圧を制御する。



(2)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ソース領域、ドレイン領域、チャネル領域、ゲート絶縁膜及びゲート電極領域から成る絶縁ゲート電界効果トランジスタにおいて、該ゲート電極領域は、該ゲート絶縁膜に接し、かつ、一方の極性の空乏化した半導体から成る第1の領域と該第1の領域に接し、かつ、他方の極性の高不純物濃度半導体層から成る第2の領域とにより構成されていることを特徴とする電界効果トランジスタ。

1

【請求項2】 ソース領域、ドレイン領域、チャネル領 10 域、ゲート絶縁膜及びゲート電極領域から成る絶縁ゲート電界効果トランジスタにおいて、該ゲート電極領域は、該ゲート絶縁膜に接する半導体から成る第1の領域と該第1の領域に接する金属から成る第2の領域とにより構成されていることを特徴とする電界効果トランジスタ

【請求項3】 請求項1又は2 に記載の電界効果トランジスタにおいて、上記第2の領域は、上記第1の領域を囲むように設けられ、かつ、ソース領域側及びドレイン領域側において一部ゲート絶縁膜と接触するように設け 20 られていることを特徴とする電界効果トランジスタ。 【請求項4】 請求項1又は2 に記載の電界効果トランジスタ・ジスタにおいて、上記第2の領域は、上記第1の領域を挟むように設けられ、かつ、ソース領域側およびドレイン領域側において一部ゲート絶縁膜と接触するように設

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本願発明は、絶縁ゲート電界効果トランジスタに関し、特に微細電界効果トランジス 30 タのしきい値電圧制御に関する。

けられていることを特徴とする電界効果トランジスタ。

[0002]

【従来の技術】微小なチャネル長を有する絶縁ゲート電 界効果トランジスタを実現するためには、いわゆる短チ ャネル効果(チャネル長を短くした場合のしきい値電圧 の急激な低下)の防止が必須である。そのための一つの 素子構造として、図4のような完全空乏型SOI電界効果 トランジスタがある。図において、1は、絶縁層を上部 に持つ基板、2、3、4は、それぞれ基板上の半導体結 晶層の一部に形成されたソース領域、ドレイン領域およ 40 びチャネル領域であり、5は、ゲート絶縁膜、6は、ゲ ート電極である。Lは、ゲート長を示し、チャネル長と ほぼ等価である。Tsは、半導体結晶層の厚さである。し を例えば50m程度あるいはそれ以下である極微細電界効 果トランジスタの場合は、Tsを10mm、あるいは、それ以 下とし、チャネル領域が動作状態において完全空乏化す るようにし、短チャネル効果の防止を図る。このような 素子において問題となる重要な点は、しきい値電圧をい かに制御するかという点である。通常は、チャネル領域

圧の制限で、その濃度の上限は、10¹⁰ cm-3程度に制限されている。その場合、ゲート絶縁膜としてSiQ。を用い、その厚さを2mmとし、さらに、ゲート電極としてn型高濃度ポリシリコンを用いると、しきい値電圧は、約-0.2Vとなりデブレッション型となる。また、ゲート電極にp型高濃度ポリシリコンを用いると約+0.9Vとなる。従って、適当なしきい値電圧、例えば+0.2Vないし+0.3 Vを実現することは出来ない。従来は、適当な仕事関数を有する金属を使用することで制御は出来るが、仕事関数値が飛び飛びのため細かな制御はできなかった。また、SiGeなどを用い、SiとGeの割合を適当に選択し、仕事関数を適当な値に選ぶことは出来るが、プロセスが複雑になるのが欠点であった。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本願発明の課題は、上 記欠点を除去し、しきい値電圧を任意にかつ精度よく制 御し得る電界効果トランジスタ構造を提供することであ る。

[0004]

【課題を解決するための手段】ボリシリコンによりゲート電極領域を構成し、ソース及びドレイン領域とは反対 導電型の完全空乏化された領域をゲート領域中かつゲート酸化膜に接して形成し、それと接触する残りのゲート 領域は、高濃度かつソース領域及びドレイン領域とは同 じ導電型で構成するととにより、しきい値電圧を制御する。

[0005]

【発明の原理及び作用】n形電界効果トランジスタを例 にとって説明すると、本発明によれば、ゲート電極領域 に構成された完全空乏化された領域は、p型であり、そ の領域内には負の電荷が存在することになる。そのた め、実質的にチャネル表面は、キャリヤである電子を誘 起しない方向にバイアスされる。従って、しきい値電圧 は、正の方向に移動することになる。その大きさは、完 全空乏化されたp形ゲート電極領域の濃度、すなわち全 体の不純物量によって精密に制御できる。濃度が大きけ ればより正の方向に移動することになる。p形ゲート電 極領域は、これと接触する高濃度n形ゲート電極領域と のビルトイン電圧で完全空乏化するようにその厚さと濃 度を選定すればよい。しきい値電圧が制御できる原理 は、ゲート酸化膜と接している完全空乏形のp形ゲート 電極領域の接触界面での電位分布が、n形高濃度ゲート 電極領域全体がゲート酸化膜に接している場合に比べて 負となっていることによるが、その程度は、完全空乏化 p形ゲート電極領域の厚さ及び不純物濃度で精密に制御 でき、従って、しきい値電圧も精密に制御できることに なる。

[0006]

かに制御するかという点である。通常は、チャネル領域 【実施例1】図1に、本発明の第1の実施例を示す。 n 内の不純物濃度を制御して行われるが、半導体自体の耐 50 形電界効果トランジスタを例にとって説明する。図にお

いて、1は、基板、2、3、4は、それぞれが高濃度ソース領域、n形高濃度ドレイン領域、低濃度がまたはn形チャネル領域であり、5は、ゲート絶縁膜である。7及び8でゲート電極領域を構成し、7は、高濃度が半導体ゲート電極領域(第2の領域)、8は、濃度を適度に調整された完全空乏化されたp形半導体ゲート電極領域(第1の領域)であり、ゲート絶縁膜に接して設けられる。Tは、その厚さであり、その値は、p形不純物濃度を勘案してn形ゲート電極領域7との間で生じるビルトイン電圧により完全空乏するように設定される。その10厚さTは、ゲート絶縁膜の一部とも見なし得るから出来るだけ薄い方が望ましい。

[0007]

[8000]

【実施例3】図3は、本発明の他の実施例を示し、図に おいて1ないし8は、図1と同様領域を示す。この場 合、p形ゲート電極領域8は、高濃度ゲート電極領域7に よって挟まれた構造、あるいは、その周囲を囲まれた構 造をしており、ゲート絶縁膜5と接触する部分を有する *

*のは前2図と同様である。この場合もしきい値電圧が制 御できる原理は、上に述べた原理と同じである。

【0009】上記各実施例において、n形高濃度ゲート電極領域7の抵抗値をさらに下げるため、その表面の一部を金属シリサイド化しても良い。さらに、p形ゲート電極領域8と整流性接触を有するならば、n形高濃度ゲート電極領域7全体を金属シリサイド化しても良く、さらに進めて金属と代替しても良い。

[0010]

① 【発明の効果】しきい値電圧が制御できる原理は、ゲート酸化膜と接している完全空乏形のp形ゲート電極領域の接触界面での電位分布が、n形高濃度ゲート電極領域全体がゲート酸化膜に接している場合に比べて負となっていることによるが、その程度は完全空乏化p形ゲート電極領域の厚さ、及び不純物濃度で精密に制御でき、従ってしきい値電圧も精密に制御でいることになる。

【図面の簡単な説明】

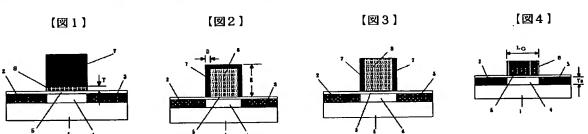
【図1】 本発明の第1の実施例

【図2】 本発明の第2の実施例

20 【図3】 本発明の第3の実施例

【図4】 従来の電界効果トランジスタの例 【符号の説明】

- 1 基板
- 2 ソース領域
- 3 ドレイン領域
- 4 チャネル領域
- 5 ゲート絶縁膜
- 6 ゲート電極領域
- 7 高濃度半導体からなるゲート電極領域(第2の領 30 域)(当該電界効果トランジスタの導電形とは同一の導 電形)
 - 8 半導体からなるゲート電極領域(第1の領域) (当該電界効果トランジスタの導電形とは反対導電形)



特開2003-209258

フロントページの続き

F ターム(参考) 4ML04 BB01 BB39 CC05 EE03 FF06 FF13 FF14 GG09 HH20 5F110 AA08 CC02 EE05 EE09 EE10 EE14 GG02 GG12

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS	
IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	
□ OTHER:	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.